# マイクロ波放電式イオンエンジンの性能向上に向けた実験的研究 Experimental Study for Improving the Performance of Microwave Ion Thruster

○西山一平(東大・院),月崎竜童,西山和孝,小泉宏之,國中均(JAXA)

## 1. 背景および目的

小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたマイク ロ波放電式イオンエンジンµ10は,そのミッショ ンを通じて4機累計約40000時間の作動時間を達 成し,高信頼性を実証した.この実績を受け,2014 年打ち上げ予定である,はやぶさの後継機「はや ぶさ2」への主推進器としての搭載が決まってい る.今後,NECおよびAerojet-General 社の下, 国際市場への投入が進められている.[1]

表1にμ10 と同じ口径のイオンエンジン **T**-5, **RIT**-10と NASA の最新のイオンエンジン NEXT の性能を示す.国際市場への投入を考えると他の エンジンとの差別化をはからねばならないが,μ 10 は性能が劣っていることが見て取れる.はやぶ さミッションでの実績はあるものの,性能自体を 他のエンジンと少なくとも同等な水準にしなけ ればこれから広く普及させていくことは難しい といえる.

はやぶさの打ち上げ後,推進剤投入方法の工夫 と薄型スクリーングリッド・小口径アクセルグリ ッドの使用によって推力が2割増強された. [1] またエンジン内部のプラズマ状態の計測により µ10 の推力が頭打ちとなってしまうメカニズム の解明が行われた. これを踏まえ,本研究では更 なる推力増強を目的として,マイクロ波放電式イ オンエンジンµ10 の内部状況を変化させたとき のエンジン性能に与える影響について実験を行 った.

表1	イオ	ンエン	・ジン	⁄ 性能比較
	1 2 4	• · •	~ ~	

エンジン	μ10	T−5	RIT-10	NEXT
タイプ	ECR	DC	RF	DC

口径(cm)	10	10	10	36
寿命(hour)	20,000	Ι	19,000	48,000
推力(mN)	10	18	15	236
推力電力比	30	38	35	34
(mN/kW)				

#### 2. 実験装置

#### 2.1 マイクロ波放電式イオンスラスタ

イオンスラスタは放電により推進剤ガスを電離, イオン化し、これを高電圧が印加されたグリッド 状電極を用いて加速噴射して推力を発生する静 電加速型の電気推進ロケットである.イオンスラ スタは,他の電気推進ロケットよりも大きい排気 速度(数十~数百 km/s)が実現できるため、その比 推力は 3,000 秒~10,000 秒と極めて高い.その反 面,空間電荷制限により,抽出可能なイオンビー ム電流が制限されるので、その推力密度は比較的 小さい.図1にイオンエンジンの概念図を示す.こ こに示されるようにイオンスラスタは主にイオ ン源(イオン生成部),加速グリッド(静電加速部), 中和器(中和部)から構成されている.



図1 マイクロ波放電式イオンスラスタ

#### 2.2 イオン生成

マイクロ波を用いたプラズマ生成の原理を説明

する. [2]マイクロ波放電式イオン源では磁場中の 電子サイクロトン共鳴(ECR)を利用してプラズ マ生成を行っている.磁場中を電子は,ローレン ツ力を受け,磁力線に巻きついて回転運動をする. その回転周波数に一致した周波数のマイクロ波 を照射することで電子を共鳴的に加速し,推進剤 と衝突させることでプラズマを生成する.

次に電子加速の機構を説明する.磁場は永久磁 石によって発生させる.加速過程にある電子は, 対となる永久磁石間に形成される弓形磁束管内 に捕捉されて,ミラー磁場閉じ込めによって往復 運動を繰り返す.往復のたびにECR領域を複数回 通過することにより加速が進む.



図 2 ECR 電子加速機構

# 3. 実験方法

#### 3.1 スペーサの高さ変更

図3に実際のエンジン内部での弓形磁束管の 様子を示す.磁場トラックの間には磁石を固定す るためのスペーサが設けられている.磁石の高さ 10mmに対して現在のスペーサの高さは7mmで あり,弓形磁束管の内部は空間になっている.こ の空間で生成されたイオンはグリッドに行かず にスペーサに衝突して損失してしまっており,イ オン生成効率を下げていると仮説を立てた.そこ で,スペーサの高さを高くすることで弓形磁束管 の内部空間を埋め,損失してしまうイオンの量を 減らすことでイオン生成効率が上昇し性能向上 につながると考えられる.本研究ではこのスペー サの高さを変化させることで性能への影響を調 べる.



図3 イオンエンジンの磁力線の様子

#### 3.2 石英ガラス板の挿入

はやぶさ搭載時は,推進剤は導波管からのみ導 入していたが,放電質からも導入することで推力 が増強した.導波管から推進剤を導入すると導波 管内にプラズマが出来てしまい,そのプラズマが マイクロ波の伝送を阻害していることが原因で あることが分かっている.したがって導波管出口 に石英ガラス板を設置し,電子の導波管への流入 を防ぐことを試みた.これによりマイクロ波が阻 害されることなく ECR 領域まで伝送され効率よ くイオン生成が行われると考えられる.

ガラス板を直立させ、位置の移動を行うために ガラス棒の先端に板を取り付けた.



## 4. 結果と考察

# 4.1 スペーサの高さ変更

図5,6に実験結果を示す.スペーサのもとも との高さは7mmであり,これを10mm,13mm と段階的に変化させた.推進剤導入方法は,導波 管からすべて導入する場合と,放電室からすべて 導入する場合について行った.またマイクロ波投 入電力は,実際の運用で用いる34Wで固定した. 図5,6から,すべての場合において変化の程度 の違いはあるものの,高くするほどに性能は低下 していることがわかる.

そこで次にスペーサの高さを 4mm に低くして 実験を行った結果が図6である.推進剤導入方法 は同様に2つの場合について示す.性能に変化は ほとんど見られないか,微小に低下するという結 果であった.





## 3.1 石英ガラス板の挿入

図7は導波管出口までガラス棒を入れた場合 とガラス板を入れた場合と何も入れない場合の 比較である.つまりガラス棒の状況は同じで先端 に板がついているかいないかの違いである.性能 はガラス板があるほうが良く,反射電力も小さい ので導波管内へのプラズマ流入がおさえられて いるのではないかと考えられる.何も入れない場 合と比べると,交流量領域での急激な性能低下が 起こらなくなっている.しかし,ガラス棒の悪影 響が大きく見られ,結果として何もない場合より もビーム電流のピーク値は低くなっている.

図8は導波管出口から 50mm 後方の位置に同様に設置した場合である.先行研究ではこのあたりにプラズマが存在しているとされている. [3]結果は板がついている場合に1番性能が低くなっている.プラズマの位置にガラスという異物が存在することで悪影響を及ぼしてしまったと考

えられる.

図9は導波管出口から100mm後方の位置に同様に設置した場合である.性能や反射電力にほとんど違いは見られなかったが、板がある方がピーク値をとる流量が少し低流量側になっている.ガラス板の有無はプラズマにほとんど影響していないと思われる.





# 4. 結論

本研究では、磁石間に設置してあるスペーサの 高さ変更と、導波管出口へのガラス板設置を行っ た.スペーサの高さはノミナル高さが1番性能が 高かった.ガラス板設置で導波管へのプラズマ流 入を防ぐことができたが、ガラス棒が与える悪影 響により性能向上とはならなかった.今度はガラ ス棒の影響を最大限小さくする工夫が必要であ る.

# 参考文献

 月崎竜童, "マイクロ波放電式イオンスラスタ における性能向上と光ファイバ探針による内部 現象解明",東京大学修士論文(2009)
國中均,中山宜典,西山和孝,荒川義博,イオ ンエンジンによる動力航行,コロナ社,2006年
月崎竜童, "Plasma Diagnostics of the Microwave Ion Thruster Utilizing Optical Fiber Probes",東京大学博士論文(2013)